

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002098591 A

(43) Date of publication of application: 05.04.02

(51) Int. CI

G01J 4/04

G01N 21/21

G02B 13/00

G02B 13/14

(21) Application number: 2001210707

.

(22) Date of filing: 11.07.01

(30) Priority:

11.07.00 DE 2000 10033645

(71) Applicant:

LEICA MICROSYSTEMS WETZLER

**GMBH** 

(72) Inventor:

DANNER LAMBERT WIENECKE JOACHIM

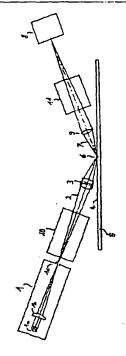
# (54) SPECTRAL OVAL POLARIMETER PROVIDED WITH REFRACTIVE LIGHTING OPTICAL SYSTEM

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a spectral oval polarimeter provided with a transmission optical system which provides a measurement spot, as small as possible, whose diameter, length, or width is 100  $\mu m$  or less with a sharp boundary edge on an object surface across a wide spectral range (from ultraviolet ray to near-infrared ray).

SOLUTION: A spectral oval polarimeter is provided which comprises a refractive lighting optical system (3) which provides a lighting optical flux (2), coming from a lighting unit (1), for generating a measurement spot (6) on a surface (4) of an object (5) and a detection unit (8) which receives/detects the light reflected on the surface (4) as a measurement optical flux (7) at the part of measurement spot (6). Here the lighting optical system (3) is color-corrected.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-98591 (P2002-98591A)

(43)公開日 平成14年4月5日(2002.4.5)

| (51) Int.Cl. <sup>7</sup> |       | 饋別記号 | FI      |       |   | テーマコード(参考) |
|---------------------------|-------|------|---------|-------|---|------------|
| G01J                      | 4/04  |      | G01J    | 4/04  | Α | 2G059      |
| G01N                      | 21/21 |      | G 0 1 N | 21/21 | Z | 2H087      |
| G02B                      | 13/00 | •    | G 0 2 B | 13/00 |   |            |
|                           | 13/14 |      |         | 13/14 | • |            |

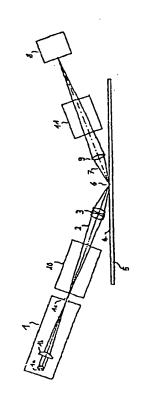
|             |                             | 窑查請求     | 未請求 請求項の数5 OL (全 5 頁)                                 |
|-------------|-----------------------------|----------|---|
| (21)出願番号    | 特顯2001-210707(P2001-210707) | (71) 出願人 | 500178876   |
| (22)出顧日     | 平成13年7月11日(2001.7.11)       |          | ライカ マイクロシステムス ヴェツラー<br>ゲゼルシャフト ミット ペシュレンク<br>テル ハフツング |
| (31)優先権主張番号 | 10033645:0                  |          | ドイツ連邦共和国 テー・35578 ヴェツ                                 |
| (32) 優先日    | 平成12年7月11日(2000.7.11)       |          | ラー エルンスト・ライツ・シュトラーセ                                   |
| (33) 優先権主張国 | ドイツ (DE)                    | 1        | 17-37   |
|             |                             | (72)発明者  | ラムベルト ダナー   |
|             |                             |          | ドイツ連邦共和国 デー・35584 ヴェツ                                 |
|             | •                           |          | ラー・ナウンハイム ヴァインガルテンシ                                   |
|             |                             | ļ        | ュトラーセ 37  |
|             |                             | (74)代理人  | 100063130   |
| •           |                             |          | 弁理士 伊藤 武久 (外1名)                                       |
|             |                             |          | 最終頁に統く  |

### (54) 【発明の名称】 屈折型照明光学系を備えたスペクトル楕円偏光計

### (57)【要約】

【課題】透過光学系を備えたスペクトル楕円偏光計にお いて、広いスペクトル範囲にわたって(紫外線から近赤 外線に至るまで)対象物の表面に可能な限り小さな、境 界エッジがシャープな測定スポットを得ることができ、 しかも対象物表面上でのその径またはその長さ或いは幅 が100μm以下の測定スポットを得ることのできる前 記スペクトル楕円偏光計を提供する。

【解決手段】照明ユニット(1)から来て、対象物 (5) の表面(4) に測定スポット(6) を生じさせる 照明光束(2)のための屈折型照明光学系(3)と、測 定スポット(6)の部位で表面(4)から反射した光を 測定光束(7)として受光し、検出する検出ユニット (8) とを備えたスペクトル楕円偏光計において、照明 光学系(3)が色補正されている。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】照明ユニット(1)から来て、対象物

(5)の表面(4)に測定スポット(6)を生じさせる 照明光束(2)のための屈折型照明光学系(3)と、測 定スポット(6)の部位で表面(4)から反射した光を 測定光束(7)として受光し、検出する検出ユニット

(8) とを備えたスペクトル楕円偏光計において、照明 光学系(3)が色補正されていることを特徴とするスペ クトル楕円偏光計。

【請求項2】色補正されている、測定光束(7)用の受 光光学系 (9a) が設けられていることを特徴とする、 請求項1に記載のスペクトル楕円偏光計。

【請求項3】色補正されている照明光学系(3)および (または) 色補正されている受光光学系(9a) がレン ズデュプレットまたはレンズトリプレットであることを 特徴とする、請求項1または2に記載のスペクトル楕円 偶光計。

【請求項4】色補正されている照明光学系(3)と色補 正されている受光光学系 (9a) が、紫外線範囲で高透 過性を持つガラスからなっていること、および(また は) 反射防止層を有していることを特徴とする、請求項 1から3までのいずれか一つに記載のスペクトル楕円偏 光計。

【請求項5】対象物の表面(4)上に被着された薄い層 の材料パラメータを測定するために使用することを特徴 とする、請求項1から4までのいずれか一つに記載のス ベクトル楕円偏光計。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

来て、対象物の表面に測定スポットを生じさせる照明光 束のための屈折型照明光学系と、測定スポットの部位で 表面から反射した光を測定光束として受光し、検出する 検出ユニットとを備えたスペクトル楕円偏光計に関する ものである。

#### [0002]

【従来の技術】楕円偏光計は、対象物の表面で反射した 光束の偏光状態の変化を測定するようにした、非破壊式 光学測定方法に依拠するものである。このため、楕円偏光 計内で、所定の偏光状態を持つ光が生成され、可能な限り 平行な光線として所定の角度で対象物の表面に指向せし められる。対象物の表面には照明フレックが発生し、この 照明フレックは測定スポットと呼ばれる。測定スポット から反射した光は、対称物の表面の性質に応じて変化し た偏光状態(偏光楕円)を有し、この偏光状態は光検出 器を接続させた偏光検光子を用いて測定される。これか ら表面の屈折率や吸収係数、および(または)表面層の 厚さを決定するととができる。多面的に使用される単波 長楕円偏光計では、ほとんどの場合可視波長範囲の単色 光が使用される。

【0003】スペクトル楕円偏光計の場合は、種々の波 長の光が使用される。種々の波長で楕円偏光測定するこ とにより、多層構造物のような複雑な構造、非均一な層、 或いは異方性の層等を分析することができる。また、積層 された複数の薄い透過性表面層の屈折率や吸収係数、お よび(または)その層厚を決定することができる。 【0004】種々の波長を使用する代わりに、対象物の

表面に対する光の入射角を変えて使用することもでき る。異なる入射角を多数適用すれば、十分な数の測定値が 提供され、表面層のすべての材料パラメータを算出する ととができる。

【0005】特にウェーハー上に半導体回路を形成する 際には、表面層の材料パラメータの決定は重要な役割を 果たす。それゆえ、集中回路の生産プロセスでは、たとえ ば表面層の層厚を検出するためにとりわけ精円偏光計が 使用される。集中回路の微小化が進めば、対応的に小さ な測定スポットも必要である。

【0006】Sopra社のパンフレット(1999年10 月21日付のwww.sopra-sa.com) から知られているスペ 20 クトル楕円偏光計の照明光線は3mmの径を有している。 非常に小さな試料面を検査するために、照明光線を10 0 μm×150 μmのサイズのマイクロスポットにフォー カシングさせることができる。

【0007】米国特許第5166752号公報から知ら れている楕円偏光計では、光束内の平行光線が照明レン ズの高アパーチャーにより収束光線に変換され、これに より種々の入射角で試料へ指向せしめられる。対応的に 異なる角度で試料から反射した光線は空間解像検出器に より同時に検出され、とれにより種々の角度から多数の 【発明の属する技術分野】本発明は、照明ユニットから 30 データを高速検知することができる。高アパーチャーの 照明レンズを使用することにより小さな測定スポットを 達成できるが、との小さな測定スポットは、周知のごと く、光線のアパーチャー角が大きければ大きいほど、すな わち光線の収束度合いが強ければ強いほど、小さくなる。 上記公報に記載の他の実施形態では、との楕円偏光計は 単色光による作動以外に、多色光により作動することも できる。

> 【0008】米国特許第5608526号公報から知ら れているスペクトル楕円偏光計では、楕円偏光計の偏光 器と検光子の間の光路内には反射型光学要素だけが使用 され、小さな測定スポットを得ることができる。屈折型光 学系の代わりに反射型光学系を使用する理由として、精 円偏光計に適用する場合、広帯域の紫外線のための透過 光学系或いは紫外線から近赤外線に至るまでの光線用の 透過光学系は適していないことが記載されている。

#### [0009]

[発明が解決しようとする課題] 本発明の課題は、透過 光学系を備えたスペクトル楕円偏光計において、広いス ベクトル範囲にわたって(紫外線から近赤外線に至るま 50 で)対象物の表面に可能な限り小さな、境界エッジがシ

ャープな測定スポットを得ることができ、しかも対象物 表面上でのその径またはその長さ或いは幅が100μm 以下の測定スポットを得ることのできる前記スペクトル 楕円偏光計を提供することである。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解 決するため、照明光学系が色補正されていることを特徴 とするものである。

【0011】本発明の有利な構成および他の構成は従属 項から明らかである。本発明によれば、スペクトル楕円偏・10 光計において従来達成されていた測定スポットの最小サ イズは、照明光学系の球面収差、非点収差、歪曲収差、或い は他のイメージエラー、または光束の発散が存在すると とにより制限されているものではなく、照明光学系の色 収差により制限されるものであるという認識に至った。 これに対応して構成された、色補正される照明光学系は、 50μm径以下の範囲に至るまでの100μmよりもはる かに小さな測定スポットを、紫外線から可視光を経て近 赤外線に至るまでの広いスペクトル範囲に対し生じさせ

【0012】レンズデュプレットを用いることですで に、良好な色補正と、これにより著しく小さくされたスポ ットが達成される。この場合、レンズデュプレットのアバ ーチャーは小さく保たれる。完全照射されるレンズデュ プレットの入射アパーチャーと出射アパーチャーはレン ズの自由開口によって決定され、これから、対象物表面に あたる照明光束の角度範囲が得られる。照明アパーチャ 一が小さいととにより、正確な楕円偏光測定結果が達成 されるとともに、楕円偏光測定を評価する演算時間が短 くなる。正確で迅速な測定は、たとえば半導体製造にお ける製造ラインで、高スループットを得るために要求さ れる。

【0013】しかしながら、アパーチャーが小さすぎる と、照明光学系の外側境界部により回折作用が生じ、とれ により測定スポットのエッジが不鮮明になる。不鮮明な エッジ領域は、本来の測定部位に隣接した、測定の必要 のない領域を照射することがある。このような場合に生 じる類似光により測定結果に誤差が生じる場合がある。 【0014】このため、回折作用をほとんど示さない照 明アパーチャーにより不鮮明な照明領域が回避される。 このような比較的大きな照明アパーチャーに対しては、 レンズデュプレットによる色補正が十分でない場合があ る。照明アパーチャーの適当なサイズに妥協する場合、ス ベクトル楕円偏光計での使用に最適な色補正はレンズリ プレッとにより達成できることが明らかとなった。これ により十分小さなシャープな測定スポットが生じ、しか もその径は50μm以下である。

【0015】もちろん、より多数のレンズを、色補正され る照明光学系に使用してもよい。これにより色収差の補 正と他のイメージエラーも一層改善できる。他方多重レ

ンズ構成は、全透過度がいくぶん低下し、構造上のコス トが高くなることは言うまでもない。

【0016】色補正される照明光学系の個々のレンズ は、精密加工されたフレームを介して互いに方向調整さ れ、一定の間隔で保持される。個々のレンズを互いに接合 させ、よってコンパクトなユニットを形成できるように レンズを製造するのが有利である。もちろん接合剤もレ ンズの材料も上記波長範囲の光を、特に紫外線範囲の光 をも十分良好に透過させねばならない。このために被着 されるレンズの反射防止層は透過性を向上させ、特に空 気・ガラス境界面での屈折の際に生じる光の偏光状態の 望ましくない変化が十分に抑制される。

【0017】対象物表面から反射した測定光線を受光す るため、同様に色補正される光学系を受光光学系として 楕円偏光計の測定光路内に使用してよい。色補正により、 楕円偏光計の検出ユニットで検出器の均一な照射が遠成 される。これにより、検出器上で隣接している個々の点の 間の強い強度差が回避される。或いは、検出ユニット内部 で受光光線を検出器に誘導する光ファイバーを使用する 20 場合には、光ファイバーの入口を均一に照射するのが有 利である。同様に、スペクトル楕円偏光計の検出ユニット 内で光をスペクトル分解させるモノクロメータを均一に 照射するととも有利である。

【0018】色補正される屈折型照明光学系を従来のス ペクトル楕円偏光計で使用することにより、小さな面を 広い波長範囲で楕円偏光法により顕微検査することがで きる。これは、集中回路を形成するための層状半導体表 面の場合に特に重要である。層状半導体表面の場合、本発 明による照明光学系により、従来のスペクトル楕円偏光 計で可能であったよりもはるかに小さな面領域で表面層 の材料特性および層厚を決定することができる。

#### [0019]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態を添付の 図面を用いて詳細に説明する。図1はスペクトル楕円偏 光計の概略構成図で、スペクトル精円偏光計は、照明ユ ニット1と、偏光子群10と、検光子群11と、検出ユニ ット8とを備えている。照明ユニット1において1個ま たは複数個の光源1aから光が生成され、集光器1bによ りフィールド絞り 1 cが照射される。光の波長範囲は、 紫外線から可視光を経て近赤外線範囲の光を含む波長ま で及んでいる。照明ユニット1によって生じた照明光東 2は 偏光子群 10 に達し、偏光子群 10 において光は所 定の偏光状態にもたらされる。

【0020】照明光束2は、照明光学系3により対象物 5の表面4を測定スポット6において照明する。測定ス ボット6において光は対象物表面4によって反射し、測 定光束7を形成する。結像光学系9は、測定光束7のフ ォーカシングに用いる。測定光束7は検光子群11を通 過した後、検出ユニット8により受けとめられ、検出され る。測定光東7の偏光状態は検光子群11と検出ユニッ

ト8により分析される。

【0021】本発明によれば、照明光束2の光路内に、色補正される屈折型照明光学系3が配置される。この場合照明光束2の光は、照明アパーチャーの小さな角度範囲で表面4に指向せしめられる。

【0022】本発明による色補正される照明光学系3は、図1の実施形態ではレンズトリプレットである。レンズトリプレットは、屈折特性が異なる屈折型光学要素としての3個のレンズからなっており、これら3個のレンズは、特に、波長が異なる光が通過する際に屈折型光学要素により生じる色縦方向収差(Farblaengsfehler)が補正されて、対応的に小さなフォーカスフレックが測定スポット6として発生するように構成されている。

【0023】レンズトリプレット自体は公知のものであり、通常は、球面収差や色収差のような光学的エラーを減少させることにより対象物の結像を改善するために用いられる。本発明の対象の場合、屈折型照明光学系を備えた従来の楕円偏光計では、色擬方向収差のために測定スポットは100μmないし200μm径の大きさに制限されていることが明らかとなった。測定スポットがこのようなオーダーであると、色縦方向収差は最大収差成分をなす。適宜色補正されるレンズトリプレット3を用いると、測定スポットの大きさを50μm径に縮小させることができた。これは、少なくともファクタ4だけ測定スポットの面積が減少することに対応している。したがって、非常に小さなスポットサイズで且つ非常に広い波長範囲で屈折型照明光学系を用いて楕円偏光測定することに対する要求を満たすことができる。

【0024】図1の実施形態に示したレンズトリプレット3は接合されている。接合剤もレンズのガラス素材も広い液長に対し適宜選定されている。特に紫外線範囲に対しては高い透過性が達成される。高い透過性を必要とするのは、楕円偏光計に適した多くの紫外線光源は紫外線範囲で比較的小さな光強度しか放射しないからである。

【0025】レンズトリプレット3の反射防止層も透過性の改善に寄与する。屈折型光学系の透過性を向上させる反射防止層は一般に知られているものであるが、透過光の偏光状態に対する反射防止層の影響に注意を払う必要がある。このような影響は、レンズトリプレット3の場合、これにより楕円偏光測定の精度が変化しない程度に低減されている。

【0026】図2は、包補正される照明光学系3に加えて、測定光束7内に配置され、色補正される受光光学系9 む示している。この受光光学系は、従来の結像光学系9 に代わるものである。本実施形態の場合、この受光光学系 9 aも屈折型光学要素としての3個のレンズから構成されている。この場合、受光光学系9 aを照明光学系3と同一に構成するのが有利である。このような場合、受光光学系9 aはたとえば照明光学系3に対し測定スポット6を中心にして鏡対象に配置される。色補正される照明光学系3と受光光学系9 aとは、偏光を変化させる作用の影響を受けないよう構成するのが有利である。他方、校正が行なわれる。受光光学系9 aの色補正により、とりわけ検出ユニット8の入口を均一に照明することができる。

10 【0027】もちろん、色補正される照明光学系3と受光光学系9aとを3個以上のレンズから構成して、更なる修正と結像の更なる改善とを得るようにしてもよい。図3は、スペクトル楕円偏光計を備えた図2と同様の装置を示している。この場合、レンズトリプレット9a(照明光学系3、受光光学系9a)の代わりにレンズデュプレット12が照明・受光光路内に使用されている。レンズデュプレット12のアパーチャーは図2で説明したレンズトリプレットよりも競分小さく、これにより一方では楕円偏光計の評価がいくぶん容易になる。他方、レンズトリプレットに比べて色補正を、よって小さな測定スポットサイズを完全に達成しなくともよい。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】色補正される屈折型照明光学系を備えた楕円偏 光計の概略図である。

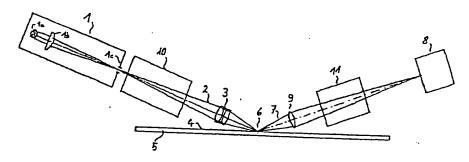
【図2】色補正される屈折型照明・受光光学系を備えた 精円偏光計の概略図である。

【図3】屈折型照明・受光光学系としてレンズデュプレットを備えた楕円偏光計の概略図である。

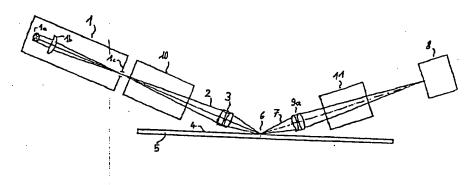
#### 【符号の説明】

| 30 | 1     | 照明ユニット      |
|----|-------|-------------|
|    | la    | 光源          |
|    | 1 b . | 集光器         |
|    | 1 c   | フィールド絞り     |
|    | 2     | 照明光束        |
|    | 3     | 照明光学系       |
|    | 4     | 対象物表面       |
|    | 5     | 対象物         |
|    | 6     | 測定スポット      |
|    | 7     | 測定光束        |
| 40 | 8     | 検出ユニット      |
|    | 9     | 結像光学系       |
|    | 9 a   | 受光光学系       |
|    | 10    | <b>倜光子群</b> |
|    | 1 1   | 検光子群        |
|    | 12    | レンズデュプレット   |
|    |       |             |

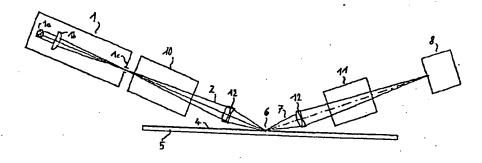
## [図1]



[図2]



[図3]



# フロントページの続き

(72)発明者 ヨアヒム ヴィーンエッケ ドイツ連邦共和国 デー・7747 イェーナ リーゼロッテ・ヘルマン・シュトラーセ 14ベー

Fターム(参考) 2G059 AA02 AA03 BB10 BB16 EE02 EE05 EE12 FF03 GC03 HH01 HH02 HH03 JJ11 JJ17 JJ19 JJ30 KK01 2H087 KA12 LA01 LA04 NA03 NA04 NA14 PA01 PA18 PA19 PB02 PB03